METHOD FOR SEPARATING PLATES

Publication number: UP59130438

Publication date: 1984-07-27

Inventor: MIMATA TSUTOMU KABASHIMA AKIRA: OZOEGAWA

SUGURU

Applicant: HITACHILTED

Classification:

international: H01L21/67, H01L21/301, H01L21/78, H01L21/67,

H01L21/02; H01L21/70; (IPC1-7) H01L21/68

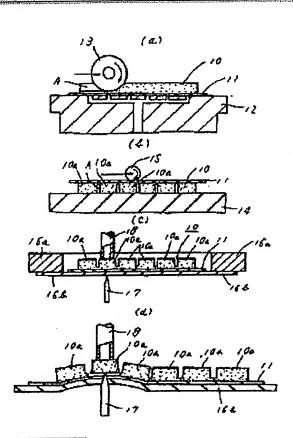
European: H01L21/78

Application number: JP19830222008 19831128 Priority number(s): JP19830222008 19831128

Report a data error here

Abstract of JP59130438

PURPOSE: To improve the reliability of the picking-up with reduced breakage of pellets by separating a wafer attached with a sheet tightly on its back surface, into pellets by dicing and pushing up each pellet mechanically from lower surface of the sheet with a thrust-up pin. CONSTITUTION: A semiconductor wafer 10 attached with a shell 11 tightly is placed on a flat plate 12 of a dicing device and the position is adjusted, followed by the vacuum chuck to fix it. While keeping that condition, a diamond blade 13 is rotated at high speed while pouring the cooling water and a groove A is inserted into a part to be cut of the wafer 10. The wafer is turned over and is put on a flat plate 14 made of elastic rubber and so on. A roller 15 is rotated to move while being pressed from over the adhesive sheet 11, thereby giving bending moment to the wafer 10 to cut it along the groove A and to divide it into pellets 10a. The wafer 10 is stuck to a semiconductor pellet picking up frame 16 through the adhesive sheet 11. A thrust-up pin 17 pushes up the pellets mechanically from the lower surface of a sheet 16b and a collet 18 lowering interlocking with the motion of said pin picks up the semiconductor pellets 10a.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59-130438

⑤Int. Cl.³H 01 L 21/78 21/68 識別記号

庁内整理番号 D 7131-5F 6679-5F 砂公開 昭和59年(1984)7月27日

発明の数 1 審査請求 有

(全 4 頁)

匈板状物の分離法

②特 願 昭58-222008

@出 願 昭52(1977)6月17日

砂特 願 昭52-71105の分割

@発 明 者 巳亦力

小平市上水本町1450番地株式会· 社日立製作所武蔵工場内

の発 明 者 樺島章

小平市上水本町1450番地株式会 社日立製作所武蔵工場内

⑩発 明 者 小副川英

小平市上水本町1450番地株式会 社日立製作所武蔵工場内

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁

目6番地

⊕代 理 人 弁理士 高橋明夫 外1名

明 細 智

発明の名称 板状物の分離法 特許請求の範囲

- I. (a) 板状物の一方の面を粘着シートにはりつ ける粘棄工程
 - (b) 上記板状物を上記シートを介して枠体に 固定する工程
 - (c) 上記粘落工程の後、上記板状物の他方の 面より溶を形成する工程
 - (d) 上記祢により区画された上記板状物の所 望の領域を上記他方の面よりビックアップ する工程

よりなる板状物の分離法。

発明の詳細な説明

本発明は、半導体ウェーハ等の板状物の分離法に関する。

従来、半導体装置の製造にあたっては、シリコンなどの半導体ウエーハをスターティングマテリアルとし、これに種々のウエーハ処理を施こして 多数の素子を1枚のウエーハに形成し、各素子を ウェーハ表面の切り代から分離して、1枚のウェーハから多数の素子ペレットを得ることが行なわれ、分離された素子ペレットをパッケージに取り付けているのが一般的である。

この稲の半導体ペレット(案子ペレット)を半 導体ウェーハから分離する方法として、ウエーハ 1を粘着シート2にはり、それを真空引きしてい る平滑板3上に固定してダイヤモンドポイント4 によりウエーハ1 袋面の切り代をスクライブした のち、スクライブを施したウエーハ1 裏面側に口 ーラ 5 を用いて曲げモーメントを与えウエーハ 1 を結晶のへき開性を利用して破折し(プレーキン グ) 更に本発明者はウエーハからペレットを完全 に分離するための手段として粘筋シートで下面か **ら突き上げ針6により機械的に個々に押し上げて** ウェーハ1から分離する方法を試みてみた。「第 1 図(a)~(d))。この場合、プレーキング後のペレ ット7の形状は、ウエーハ1の結晶軸にもとづい てへき開されており、各ペレット間の離間距離が ほとんとなく、しかもそのへき聞されたペレット

側面はペレット表面に対し直角面ではなく55° 程度の傾斜をもったものであるため、ウエーハ下面より粘着シートを介して突き上げ針によって押し上げ、コレット8を用いてペレットをピックアップする際、各ペレットが相互に干渉してペレット側面や側面近傍のペレット表面にワレやカケなどの破損事故が生じ、素子に致命的な影響を与える欠点があることが判った。

このような現象を避けるために、半導体ウエーハに密射させているシートを柔軟でかつ伸張性のある樹脂とし、シートを引き延ばすことにより各ペレットの間隔をあけてペレットのピックアップを行なうことが考えられる。しかしながら、このような方法を採用すると、ペレットの整列が均等でなくなり、後工程の自動化がやりにくくなる欠点がある。

そこで本発明は、上述する諸問題を解消し、例 えばペレットの破損を少なくし、ウエーハからの ペレットのピックアップを高信頼性をもって行な うことができる新規な半導体ペレット等の分離法

半導体ウエーハ10は、選択不純物拡散、フォトエッチング等のウエーハ処理を終え、多数の案子が形成されたもので、形状としては、300~400μm、50mm ダー100mm ダ など種々の態様のものである。

粘筋シート11は、ダイシング後のウェーハ10 が個々のペレットに分離され無秩序に散乱しない を提供することを目的とするものである。

このような目的を達成するために本発明の実施例では、半導体ウェーハの結晶方向に無関係で平滑で垂直な面を出せるダイシングにより設面にシートが密着されているウェーハをベレットに分割し、シート下面から突き上げ針により機械的に個々のベレットを押し上げて、ベレットをピックアップすることを特徴とする半導体ベレット分離法とするものである。

以下、本発明を実施例にもとづいて具体的に詳述する。

第2図(a)~(d)は、本発明の実施例の半導体ベレット分離法を示す概略断面図である。同図を用いて本発明の実施例の半導体ベレット分離法をブロセス順に説明する。

(1) シリコンなどの半導体ウエーハ10を用意し、 この裏面に粘着シート11をはりつける。そして、 この粘着シート11が密筋されている半導体ウエ ーハ10をダイシング装置の平滑板(テーブル) 12上に報躍し、ウエーハ11の位置合わせを行

ために設けるもので、ウェーハ10裏面に十分な 強さで密着させることができ、かつ必要に応じて 容易にはがすことができるものを使用する。

なお、粘剤シート11をウェーハ10姿面には りつけているため、ダイシングによる潮Aの深さ は、可及的に深くでき、完全にウェーハ10を分 断するような形状の鹬Aをダイヤモンドブレード 13により形成することもできる。

(3) ブレーキング後の半導体ウエーハ10を半導体ペレットピックアップ用枠体16に粘糖シート11を介して接着する。この半導体ペレットピックアップ用枠体16は第3回に平面回、第4回に断面回を示すように、内部中空の外枠16aにシ

ート16bがはりつけてあるもので、シート16b は外枠16aとの張力を必要とするので接着力の 強いものが使用されている。

半導体ピックアップ用枠体16に固定された半 連体ウェーハ10を、シート16b下面から突き 上げ針17により機械的に押し上げ、これと連動 して降下するコレット(真空吸引チャック) 18 を用いて半導体ペレット10aをピックアップす る。突き上げ針17はシート16b、11を突き 破りペレット10a及面を突き上げることにより、 粘強シート11からペレット10aをはぎ取る。

この場合、各半導体ペレット10aは、ダイシングによって形成した器Aによって降接するペレット10aと群幅(40~50μm)分だけ離間。された状態でもって、ピックアップされる。そのため、ペレット10aのピックアップ時に、シート11、16hの変形などが生じても相互に干渉することはなく、ペレット10aのワレやカケなとの破損がない。

以上、奥施例によって説明したが、本発明の要

そのペレットを他のペレットから分離することが できる。

図面の簡単な説明。

第1図(a)~(d)は、半導体ペレット分離法を説明 するための観略断面図、第2図(a)~(d)は、本発明 の一実施例である半導体ペレット分離法を示す概 略断面図、第3図、第4図は半導体ペレットピッ クアップ用枠体を示す平面図とその矢視断面図で ある。

1 、10 …半導体ウエーハ、2、11…粘着シート、3、12…平滑板(テープル)、4…ダイヤモンドポイント、5、15…ローラ、6、17 …突き上げ針、7、10 a…半導体ペレット、8、18…コレット、13…ダイヤモンドプレード、14…弾性ゴムなどの平板、16…半導体ペレットピックアップ用枠体。

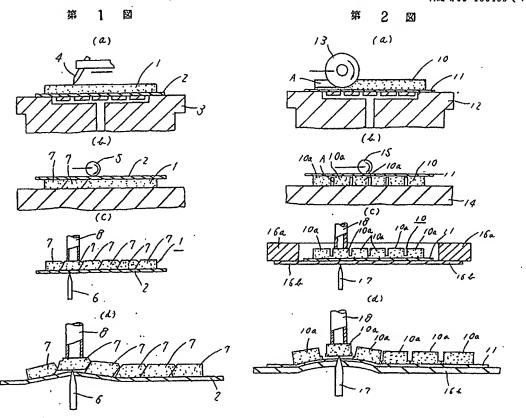
代理人 弁理士 髙 醬 明 ラ



旨とするところは、例えば粘着シートをウエーハ **裏面に密춞せしめた状態で、ウエーハ表面にダイ** シングによる祢を形成し、ブレーキングを行なっ てウエーハを折り曲げて個々のペレットに割り、 シートの一部を機械的に押し上げることによりペ レットを個々に分離するものである。したがって、 ダイシングしたペレットの側面は、結晶のへき開 を利用したダイヤモンドスクライビングの場合と は異なり、結晶方向に無関係で、平滑で垂直な面 を出せるため、ペレットのピックアップの際にペ レットの破損が生せず、高信頼性のペレット分離 を行なうことができる。さらに、各ペレットの整 列性が復めてよいものであるため、次工程のダイ ポンディングなどで自動化が容易となる。また、 往復のメイシングやウエーハを完全に切断するこ ともできる(この場合はプレーキング工程は省略 できる)ので、作業性や収率がよくなる。

したがって、本発明にかかる板状物の分離法は、 ペレット等の破損事故がなく、 索子に何らの懸影 智を与えることなくウエーハをペレットに分割し、

特開明59-130438 (4)



第 3 図

